Air/fuel ratio sensor.

Patent Number:

FP0120423, B1

Publication date:

1984-10-03

Inventor(s):

UENO SADAYASU

Applicant(s)::

HITACHI LTD (JP)

Requested Patent:

☐ JP59170723

Application Number: EP19840102921 19840316

Priority Number(s):

JP19830044206 19830318

IPC Classification: EC Classification:

G01N27/56

G01N27/56B

Equivalents:

DE3476918D

Abstract

A detection circuit (200, 300, 400, 500) of a sensor (100) for producing an output proportional to the oxygen concentration in exhaust gas is incorporated in a satellite module (104) integrally connected to the sensor(100) with a cable (103). The satellite module (104) is separable from a microcomputer by connector means (105). The sensor (100) and the module (104) are joined integrally so that the sensor characteristics can be adjusted as desired.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭59-170723

⑤Int. Cl.³G 01 F 5/00

識別記号

庁内整理番号 6960-2F **砂公開** 昭和59年(1984)9月27日

発明の数 I 審査請求 未請求

(全 8 頁)

砂空燃比センサ

(1)特

頤 昭58-44206

②出 願昭58(1983)3月18日

⑩発 明 者 上野定寧.

勝田市大字高場2520番地株式会

社日立製作所佐和工場内

莎出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 高橋明夫

外3名

병 때 반

発明の名称 空燃出センサ

特許請求の範囲

1. 排気ガス等の気体中の酸素機度に応じた出力をするセンサと、該センサからの酸器機度を設出する人物出回路と該センサを一定温度に加熱するためのヒータ回路と該センサの人強出のためのボンプ回路と前配と検出回路と前記ヒータ回路と前脱ポンプ回路を駆動するシーケンサとによつて構成するサテライトモジールとをケーブルで接続することにより一体化したことを特徴とする空燃比センサ。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本条別は、エンジンの状態を検出するセンサに 係り、特に、エンジンへ供給された空気…窓科の 現合比を検出するために用いる排気ガス中に含ま れる成素透膜を検出する空燃比センサに関する。 〔 従来技術〕

公知の空磁比センサは、例えば、再開昭53-

4596に示されるように、破場イオンを伝導する 固体電解質の両面に対向する監察を設け、該電機 の一方を大気に接触させ、上記様ガス中の酸素濃 度の比に応じた軍圧を上記能機関に住じさせるも のである。

しかしながら、このような空間-燃料出センサ では大気中の酸素機関を基準として排ガスの状態 が検出されてしまうものであり、排ガスの検出が 準を変えることはできないものであつた。したが つて理論空極比の条件でステンプ状に刻化する出 力が得られるのみで、この条件を変えることはで きなかつた。

そこで、第1 図に示す如く、一枚の関係電影月体3 の一面においてそれぞれ戦気的に分離された 第1 電機P, および第2 電機P, が形成され、他 前において、前記第1 電機P, 、第2 唯學P, と 対向する形態にて第3 電機P, を形成し、前記第 3 の電機に電流を流して前記園体電解質体を加熱 できるようにしたものが発明されている。この関 体電解質体の材料はたとえば安定化シャコニア等 からなるもので、グリーンシート工法等により形成される。 安定化剤にはイントリア、カルシブ等焼結動剤としてアルミナ、シリカ等が配合されるものである。

この第1回に示す如き構成を有する空燃比セン サの具体的例が第2四回、(b)、(c)に示されている。 第2份(a)世平面图、第2图(b)世新面图、新2图(c) は底面図を示している。網体電解解体3の主義面 にはたとえば触媒性能を有する白金族材を多孔膜 状に形成するため、原膜資金属導体ペーストを全 面に印刷、親戚する方法で連体圏を形成した後、 蛇行状の徹ちを形成することにより、それぞれ誰 氮的汇船融资机准第1 宽模户。 如上び第2 宣傳 P, が形成されている。このような第1魔板P,、 第2階級P。が形成された箇体批解質体3の一端 辺近傍には、前記第1重像と、上にポンディング パンドも、、別2戦級P。上にポンディングパン FB: が形成されている。とのようなポンディン グパッドとしてはたとえば白金導体ペーストを出 調。嫦娥して形成されるものである。さらに、間

体とするセラミック磁加材とし、その構造は独立 気孔あるいは無気孔質からなるものである。この ような材質を飛択することにより、排ガスは消息 減減P。に触れるのを防止でき、また、第2歳億 P。、第3歳後P。間に鍛器イオンの移動を行な のせた際に、第3尾像P。と関体代解質体3との 発調での配置イオン機能が掛ガス中に拡散して変 化してしまうのを防止できるものである。

このように構成した完然比センサは、第1事後と、 耐多意識と、関係で、耐労の関係機械関係3との 発面における酸素機度比に比例した出力電圧が発 生するようになる。第2電像と、、第3電極と、 との間に酸素イオンの移動がある場合、第2電極 と、発面では酸素イオンと酸素ガスとの嚢胞が行 なわれ、さらに農素ガスは多孔型セラミック所6 を介して排ガス。中に拡散するようになる。

なか、一般に第3覧体と、は第1前様と、、第 2階様と、と比べて触媒性能比が大きい場合に、 出力電圧限度がより以上に高まることが利つてい る。さらに、第3覧板と、は排ガスからは隔離さ 体関解質体3の主要面には前紀第1兆像と、、第2組像と、と被つて多孔質セラミンク酒6が被貸されている。この多孔質セラミンク酒6付、第1 紙像と、、第2龍像といか原接排ガスに触れるのを防止するための層であり、前記排ガスに対する透過性、触媒性能を有するほか、前記的体電解資体3とほぼ同じ燃膨張係数を行する材料からなつている。

さらに、関体電解関体3の表面には、第2回(c) 化示すように、たとえば金等の消融故性または非触媒性の射熱性を有する原題貴金屬導体ベーストを全面に印刷、機成する方法で評体形を形成した。 後、くし数の神を形成することにより一躍から他端にかけて細線状の蛇行配配がなされる呼ば神が形成されている。そして、この呼体筋の各端上にはそれぞれボンディングパンド号」、B3、が形成されている。また、遺体電解するの展面には前記記れている。また、遺体電解するの展面には前記第3電優P、を被つて気密質セラミック形7の材質は化学的に安定で偶別絶談性の良好なガラスを延

れ、その外面の被素分比は全て設備イオンの移送 によるものとするとき検出すべき空感比較更が向 上することが利つている。このため、海3電極上。 と関体重解質体3との発面で可及的表面積を大き くとり、互いに達機的、重要化学的に密発してい ることが好ましい。

前記空燃比センサの販造方法の一例を以下示すと、クエーへ板を用減し、との一致のウェーへ板は60×60m²、ケンプ板寸法は5×10m²の72ケ取りとする。ウェーへ級の浮さは0.25mmとし、レーザによるスクライピング電力を軽減するとともに、固体電解型体を排ガス中で30℃に完減する。ウェーへ板は第1、第2電像として白金、第3電機として全をそれぞれ両面にスパッタリングするととによって強厚1.5μmに形成し、熱処地後保護機として白金体に安定化ジルコニアを、金側にシリカと安定化ジルコニアを、金側にシリカと安定化ジルコニアを、金側にシリカと安定化ジルコニアを、金側にシリカと安定化ジルコニアを、金側にシリカと安定化ジルコニアを同性比違いのをそれぞれ高固度スパックリングにより0.5~1.0μmの膜として形成し機処理して強化する。

この際、保護膜はポンディングパンドの部分においてはマスキングにより海膜しない。その後、レーザによりチンプ版に切り出す。ポンディングパンドにステンレス調のリードをワイヤポンディングし、これを検体に取付けた後、安定化ジルコニアを両面にプラズマ経射する。

次に、このように関成した空燃比センサの影動 力性について第3階を用いて説明する。関係電源 関体の英頭のポンディングパンド月前、Bax 高に 定温度制解加熱電源8が接続され、高電無関域抗 が一定となるように、ポンディングパンド月かなを べース電位として負婦強制両されるようになって いる。ポンディングパンド日か、ポンディングパンド日か同に定地低低額9が接続され、第2回で アンド日が同に定地低低額9が接続され、第2回で が定の酸素イオンが流れるようにポンディングパンド日かを なったりに、第1回像P、のポンディングパンド日かない。まよび第3面像P、のポンティングパンド日かまとの間に空臨比信号を所製のロベンに

ンの低温始制直後から作制させることができる。

このような従来の発熱比センサを影励する発症 比センサ製物部である庭園度側の加熱地震り、定 電流環境9、検固増幅器10、シーケンサ11は すべてマイクロコンピュータ内に散けられている。 このため、各級動部は一旦特性を定めると容易に 変更することができないため、各級動部の特性に あつた発染比センサをより分けて用いることが行 われている。

一方、空燃比センサは、素子そのものの頻道上、特性にバランキを含しており、 Cカバタンキには 正できないため落準にあつたセンサのみを付いる ということが行われている。 しかし、全部同一の 特性をもたすことは難しく、多少のバランギが生 じてしまり。このため、龍が比センサのバラッギ が使出的更そのもののバランギとなつてあられれ、 構度良く酸器膜板を使出することができないとい う欠点を有していた。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、センサのバランキがあつても

増給するための検出増幅器10が説視されている。 そして、前記定温度制御加熱電点8、定形価電源 9、および検出増幅器10はシーケンサ11円よ つて定められた平順にしたがつて作効するように かつている。

次に、前配シーケンサの作動について説明する。 第4回に示すように、協体電解質体3内に第2電 漢P,から融端コヨンを配している時間と、第1 電板P,で低端濃度を計劃している時間とは消度 カ比率でタイムシアリングするとともに、必要に 応じて収減濃度計劃時には、第3電極P,からの 加熱距流は遮断するようになつている。

また、第5階に示すように、第1階級P, と第2電機P, とK時間的に交互に、第3電機P, との間に設業イオンを施すとともに、設案濃度の計測は前記の設業イオンを施さない時間借内に、第1電機P, と第2電機P, とを交互に行なりようになつている。

このようにすれば、ヒークを出る能像と。と誰 用することによりセンサを直接加熱でき、エンジ

動出構成を良くすることのできる鍵が出センサを 機供することにある。

[轮班の概要]

本希明は、人食出回路と、ボンクい路と、ヒーク側路と、前記各面路を駆動するシーケンサとをマイクロコンピニードより均り様してより状度上に設け、センサに台のけて各事性を測率可能にすることにより、センサのバラツキがあつても依怙 情概を良くしようというものである。

[発明の決筋例]

以下、本格斯の実施間について同助する。

想6回には、本発別の一実施詢が示されている。

図において、保護質101によつておおわれた 検出基子100は、操体102によつて図示され ていない自動車のエンジン排気對に取り付けられ るようになつている。この模出場子100は一角 配第1図において説明したセンサである。この検 出業子100は、ケーブル103を介して10端 板104に接続されている。この10洗板104 には、コエクタ105が数付られてかり、図示さ れていないマイクロコンピュータに接続される。 この第6図の接続関係を示した回路が第7図に 示されている。

センサ100は、一方の主義前100AKは、 學版資金額時体ペーストを全面に印刷、施成する 方法で導体層を形成した後、蛇行状の部を形成する ることにより、それぞれ電気的に熱視された第1 電像と、、如よび第2節など、が形成された第1 電像と、、なよび第2節など、が形成されている。 また、このような第1散位と、第2能など、が 形成された簡体電解質体の一端辺符が、前配部1 電機と、上にポンディングパンド島、、肌2電極 と、上にポンディングパンド島、が形成されている。 このセンサ100の主義前100Aには、前 記簿1傾便と、第2電機と、を被つて多件質保 級機が被償されている。

った、センサ100の海面100月には、金等の海機媒性または非触染性の耐熱性を有する原飲 資金減少体ペーストを全面に印刷、焼成する方法 で海体層を形成した後、くし製の神を形成することにより一端から他様にかけて細線状の蛇行程度

Viが接続されている。とのポンプ網路300は、 機構構用を検出性の振進機器領膜を作るためのも のである。また、モンサ100の斑(111101110) ホンデイングバッド B,、B,には、ヒータ回路。 400が飛続されている。すなわち、センサ100 の発面100日が全面ヒータを形成してあり、七 ンサ100を加熱してある。このヒーク国路 400 には、コネクタ105の電源端子 V. . V. が接 続されている。また、この入機出回路200と、 ホンプ国路300と、ヒータ国路400を副画す るシーケンサ500が、各国路に接続されており。 このシーケンサ500代は、コネクタ105の家 顔端子 V 。 V 。 が接続されている。 この J 検出 回路200と、ポンプ回路300と、ヒータ回路 400と、シーケンサ500によつてIC指板 101が構成されている。

→ 検出回路 2 0 0 は、第 8 図に示す如き回路が 示されている。すなわち、ポンディングパッド B, 化は、オペアンプ 2 0 1 の (一) 選子に接続されて おり、このオペアンプ 2 0 1 は抵抗 2 0 2 を介し がなされる線体層である第3 塩粉 P 、が形成されている。また、この線体層の各端上にそれぞれポンディングペンド B 、、B 、が形成されている。 このセンサ 1 0 0 の興間 1 0 0 日には、側記第3 低機 P 、を被つて気密保軽膜が被切されている。

センサ100の主義面100AのホンディングパットB,には入検出回路200が接続されている。この入検出回路200の他の人力端子には、延加100BのボンディングパットB,が接続されており、入検出回路200の出り端子には、コネクタ105の電が端子S,が接続されている。この入検出回路200には、コネクタ105の電源子V,、より電源が供給されている。また、主義面100AのホンディングパットB,が接続されており、このボンブ回路300には、遅加100BのホンディングパットB,が接続されている。また、このボンブ回路300には、コネクタ105の高速端子V,、

て負機はかかけられている。このオペアンプ201の(+)人力端子にはポンディングパッドB、が接続されている。このオペアンプ201の出力端子には、抵抗203を介してオペアンプ204の(-)端子が接続されており、このオペアンプ204の(-)入力端子と出力端子とが抵抗205を介して、おペアンプ204の(+)入力端子204の(+)入力端子には抵抗206と抵抗207によつて分割される電圧が入力するように構成されている。現抗206の他端には、温子V、がそれぞれ接続されている。また、オペアンプ204の出力端子には、信号端子S、が接続されている。

このように接続される入検出回路200は、空燃比を検出するもので、抵抗207は、入検出回路のオフセット電圧を補正するため、レーザトリミング等によつて調繁する。また、抵抗203を調整することによりゲインを調接している。このオペナンブ204の出力からは、空燃比に応じた電圧が出力される(例えば、入二1のとき電圧

0.65Vを水準としている)。

また、主検出向路200は、理論空熱比点でON ·UFFする検出のみを行う場合は、無り図に示 す如き構成でもよい。すなわち、センサ100の ボンディングパット 日、には、オペアンプ210の (+)入力端子が接続されており、このオペアンプ 210の(-)入力端子には、抵抗211と抵抗 212が接続されている。この抵抗211の他端 には質微端子 V。が、抵抗212の他端にはセン サ100のポンテイングパンドB。が接続されて いる。また、オペアンプ210の出力端子は信号 端子S」が接続されている。この処抗212は、 センサ100のバラツキによつて、オペアンプ 210より排気ガスが埋論空燃比を境に空燃比が 大きくなるとしいWの出力が出るように調整され る。このように、抵抗212をレーザトリミング 節によつて調整するととによつて、センサ100 の製造上のバランキを充分にカバーすることがで

ポンプ回路300は、第10回に示す如き構成

定版配がセンサに流れるよう化トランジスタ303 に構造されている。とのボンプ関略化よるボンピングによつて基準のU。構成が決定され、次の政権でのよ後出回路200でよ前が検出される。 このボンブ電配を決めるのが抵抗301である。 この抵抗301をレーサトリミングによりトリミングすることによつてボンブ電流を決発すること

を有している。すなわち、モンサ100のホンデ イングパンド目。化は、抵抗301が膀胱されて おり、この抵抗301の両端には、オペアンプ 302が接続されている。また、抵抗301の他 淵にはドランジスタ303のユミンタが接続され ており、このトランジスタ303のコレクタには、 龍原端子Ⅴ, が接続されている。また、このトラ ンジスタ303のペースには、オペアンプ304 の出力端子が接続されている。このオペアンプ 304の入力端子には、オペアンプ302の出力 端子が接続されている。またオペアンプ304の 他の入力端子には、地抗305とシェナダイオー ド306のカソードが接続されている。この抵抗 3 0 5 の他端には、健源電圧端子V, が、接続さ れている。また、ツエナダイオード306のアノ ードには、アース端子V、が接続されている。

このように構成されるものであるから、シーケンサ500からの制御に基づき、基準U、を作るため、一定能流を流してやる。その一定電流を流すため、抵抗301の両端より気がを流出し、一

が接続されている。また、鉄板406の他溜はア ース端子である端子V、に接続されている。

このように構成されるヒーク原路400は、センサ100の展面100日を加熱するためのもので表面100日がある所定の設抗原になるので、は状抗値に対する最低が決定されているので1年の場所100日に供給される。この展面100日に供給される電流は、トランジスク404にフィードパンクでは、オペアンジ402に接続される地抗406の個によつて決する。したがつて表面100日の個でよって決する。したがつて表面100日の個でよって決する。したがつて表面100日の個でよって決する。とのようにして、センサーザトリミング等の手段によって磁流することによって補肥することが可能となる。

とのように、本実施例の如く、モンサ100の 煮子そのもののパランキが、佐出研集としてその まま出てくる人校出国路と、ボンブ間路と、ヒー 夕陶略のそれぞれを、コンピュータから切離して

時間昭59-170723(6)

J C 薔板 1 0 4 で 博成し、インテリジェント化することにより、センサ 1 0 0 のバラツギを 死分補 正することができる。

また、本製施側によれば、センサと1℃指板をケーブルに1つて一体的に構成されているため、センサの不良あるいは故障等が生じても、セットで交換が可能なため、センサの特性を処理診消側の特性に合つたものをさがす必要がなく、すべて単前に調整可能となつており、メンテナンスが非常に簡単にすることができる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、センサ のパラツキがあつても検出精暖を良くすることが できる。

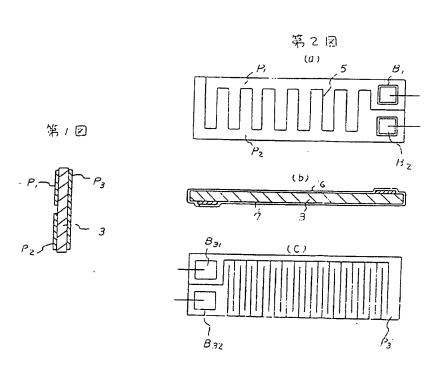
宮面の簡単な説明

第1四は本発明に用いられる空燃比センサの時間の、第2回回ないし(c)は空燃比センサの平面図、第3回は空燃比センサの駆動同路的、第4回かよび第5回は第3回図示緊動回路のシーケンスのタイムチャート、第6回は本発明の異無例を示す機

成物、第7回は第6回也示與兩外の回路圏、第8 図および第9圏は人後出回路圏、第10回日ホンプ問路の回路圏、第11回日に一夕回路の同路圏 である。

1 0 0 ··· センサ、 1 0 3 ··· ケーブル、 1 0 4 ··· 1 C 器板、 1 0 5 ··· ロネクタ、 2 0 0 ··· を 飲出別路、 3 0 0 ··· ポンプ回路、 4 0 0 ··· ヒータ町路、 5 0 0 ··· シーケンサ。

代理人 并塑士 高橋明夫(



ボッフ・

加熱

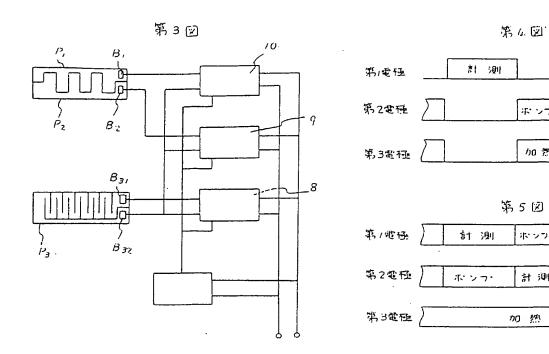
ボッフ・

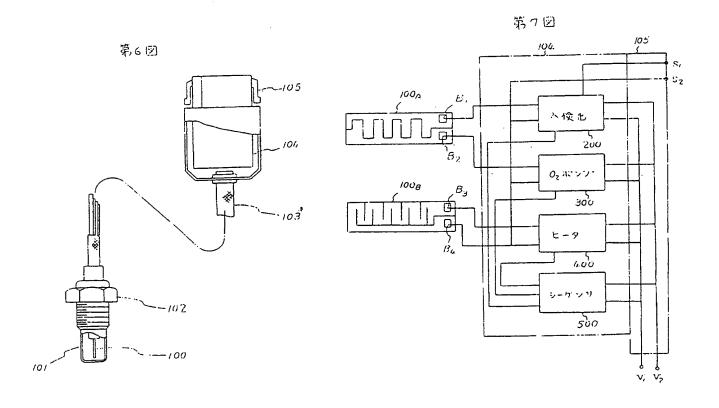
計測

针测

計划

ポッカー





待開昭59-170723 (8)

